## Declaration and Power of Attorney For Patent Application 特許出願宣言書及び委任状

## Japanese Language Declaration 日本語宜言書

下記の氏名の発明者として、私は以下の通り宣言します。	As a below named inventor, I hereby declare that:
私の住所、私書箱、国籍は下記の私の氏名の後に記載され た通りです。	My residence, post office address and citizenship are as stated next to my name.
下記の名称の発明に関して請求範囲に記載され、特許出願している発明内容について、私が最初かつ唯一の発明者(下記の氏名が一つの場合)もしくは最初かつ共同発明者であると(下記の名称が複数の場合)信じています。	I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled
	LASER APPARATUS, LASER IRRADIATION METHOD, AND MANUFACTURING METHOD OF SEMICONDUCTOR DEVICE
上記発明の明細書(下記の欄で×印がついていない場合は、本書に添付)は、	The specification of which is attached hereto unless the following box is checked:
□月日に提出され、米国出願番号または特許協定条約 国際出願番号を とし、(該当する場合)に訂正されました。	was filed onas United States Application Number or PCT International Application Numberand was amended on(if applicable).
私は、特許請求範囲を含む上記訂正後の明細書を検討し、 内容を理解していることをここに表明します。	I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.
私は、連邦規則法典第 37 編第 1 条 56 項に定義されるとおり、特許資格の有無について重要な情報を開示する義務があることを認めます。	I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56.

## Japanese Language Declaration (日本語宜言書)

私は、米国法典第 35 編 119 条(a)·(d)項又は 365 条(b)項に基き下記の、米国以外の国の少なくとも一カ国を指定している特許協力条約 365(a)項に基く国際出願、又は外国での特許出願もしくは発明者証の出願についての外国優先権をここに主張するとともに、優先権を主張している、本出願の前に出願された特許または発明者証の外国出願を以下に、枠内をマークすることで、示しています。

I hereby claim foreign priority under Title 35, United States Code, Section 119(a)-(d) or 365(b) of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate, or 365(a) of any PCT International application which designated at least one country other than the United States, listed below and have also identified below, by checking the box, any foreign application for patent or inventor's certificate, or PCT International application having a filing date before that of the application on which priority is claimed.

Prior Foreign Application(s) 外国での先行出願			Priority Not Claim d 優先権主張なし
2002-268222	Japan	September 13, 2002	
(Number)	(Country)	(Day/Month/Year Filed)	
(番号)	(国名)	(出願年月日)	
2002-274220	Japan	September 20, 2002	
(Number)	(Country)	(Day/Month/Year Filed)	
(番号)	(国名)	(出願年月日)	
(Number)	(Country)	(Day/Month/Year Filed)	. 🗆
(番号)	(国名)	(出願年月日	
私は、第35編米国法典119条(e)項 許出願規定に記載された権利をここん	に基いて下記の米国特 こ主張いたします。	I hereby claim the benefit under Code, Section 119(e) of any U application(s) listed below.	r Title 35, United States nited States provisional
(Application No.) (出願番号)	(Filing Date) (出願日)	(Application No.) (出願番号)	(Filing Date) (出願日)
私は、下記の米国法典第35編120 特許出願に記載された権利、又は米協力条約365条(c)に基く権利をこ 出願の各請求範囲の内容が米国法典 又は特許協力条約で規定された方法 願に開示されていない限り、その先行 で本出願書の日本国内または特許協 の期間中に入手された、連邦規制法 定義された特許資格の有無に関する 示義務があることを認識しています。	《国を指定している特許に主張します。また、本に主張します。また、本は代35編112条第1項で先行する米国特許出行米国出願提出日以降3力条約国際提出日まで典第37編1条56項で	I hereby claim the benefit under Code, Section 120 of any United 365(c) of any PCT International the United States, listed below ar matter of each of the claims of disclosed in the prior United States application in the manner provide of Title 35, United States Code Set the duty to disclose information patentability as defined in Title Regulations, Section 1.56 who between the filing date of the prational or PCT International filing	States application(s), or application designating and, insofar as the subject of this application is not tes or PCT International ed by the first paragraph action 112, I acknowledge on which is material to e 37, Code of Federal anich became available orior application and the
(Application No.) (出願番号)	(Filing Date) (出願日)	(Status: Patented, Pendi (現況: 特許許可済、総	
(Application No.) (出願番号)	(Filing Date) (出願日)	(Status: Patented, Pend (現況: 特許許可済、総	ing, Abandoned) k続中、放棄済)

(Status: Patented, Pending, Abandoned) (Filing Date) (Application No.) (現況: 特許許可済、継続中、放棄済) (出願日) (出願番号) (Status: Patented, Pending, Abandoned) (Filing Date) (Application No.) (現況: 特許許可済、継続中、放棄済) (出願日) (出願番号) (Status: Patented, Pending, Abandoned) (Filing Date) (Application No.) (現況: 特許許可済、継続中、放棄済) (出願日) (出願番号) (Status: Patented, Pending, Abandoned) (Filing Date) (Application No.) (現況: 特許許可済、継続中、放棄済) (出願日) (出願番号) (Status: Patented, Pending, Abandoned) (Application No.) (Filing Date) (現況: 特許許可済、継続中、放棄済) (出願番号) (出願日) (Status: Patented, Pending, Abandoned) (Filing Date) (Application No.) (現況: 特許許可済、継続中、放棄済) (出願日) (出願番号)

私は、私自身の知識に基いて本宣言書中で私が行う表明が真実であり、かつ私の入手した情報と私の信じるところに基く表明が全て真実であると信じていること、さらに故意になされた虚偽の表明及びそれと同等の行為は米国法典第 18 編第1001 条に基き、罰金または拘禁、もしくはその両方により処罰されること、そしてそのような故意による虚偽の声明を行えば、出願した、又は既に許可された特許の有効性が失われることを認識し、よってここに上記のごとく宣誓を致します。

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

## **Japanese Language Declaration**

(日本語宜言書)

委任状: 私は下記の発明者として、本出願に関する一切の手 続きを米特許商標局に対して遂行する弁護士または代理人と して、下記の者を指名いたします。(弁護士、または代理人の 氏名及び登録番号を明記のこと) POWER OF ATTORNEY: As a named inventor, I hereby appoint the following attorney(s) and/or agent(s) to prosecute this application and transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith (list name and registration number).

Charles M. Leedom, Jr. (Reg. No. 26, 477) David S. Safran (Reg. No. 27, 997) Donald R. Studebaker (Reg. No. 32, 815) Tim L. Brackett (Reg. No. 36, 092) Stuart J. Friedman (Reg. No. 24, 312) Thomas W. Cole (Reg. No. 28, 290) Jeffrey L. Costellia (Reg. No. 35, 483) Daniel S. Song (Reg. No. 43, 143)

agent named herein to accept and follow instructions from
\_\_\_\_\_\_ as to any action to be
taken in the Patent and Trademark Office regarding this
application without direct communication between the U.
S. attorney or agent and the undersigned. In the event of a
change in the persons from whom instructions may be
taken, the U. S. attorneys or agents named herein will be
so notified by the undersigned.

The undersigned hereby authorizes any U.S. attorney or

書類送付先

Send Correspondence to:

NIXON PEABODY LLP Suite 900 401 9th Street, N.W. Washington, DC 20004-2128

直接電話連絡先: (名前及び電話番号)

Direct Telephone Calls to: (name and telephone number) Mr. Jeffrey L. Costellia

(202) 585-8000

唯一または第一発明者	名	Full name of sole or first inventor Hidekazu MIYAIRI	
発明者の署名	日付	Inventor's signature  Hidekazu M/YA/R/	Date 08/28/2003
住所		Residence Tochigi, Tochigi, Japan	
国籍		Citizenship Japanese	
私書箱		Post Office Address c/o Semiconductor Energy Labor 398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa	•

第二共同発明者名	二共同発明者名 Full name of second joint inventor, if any	
		Akihisa Shimomura
第二共同発明者の署名	日付	Second inventor's signature Date  Akihisa SHIMOMURA 09/01/2003
住所		Residence
		Atsugi, Kanagawa, Japan
国籍		Citizenship
		Japanese
私書箱		Post Office Address c/o Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd.
		398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243-0036 Japan

· -

第三共同発明者名	Full name of third joint inventor, if any Tamae TAKANO
第三共同発明者の署名 日付	Third inventor's signature Date  Tamae Takano 09/01/2003
住所	Residence
	Atsugi, Kanagawa, Japan
国籍	Citizenship
	Japanese
私書箱	Post Office Address c/o Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd.
	398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243-0036 Japan

第四共同発明者名	Full name of fourth joint inventor, if any
	Masaki KOYAMA
第四共同発明者の署名 日付	Fourth inventor's signature Date  Masaki KDYAMA 09/01/2003
住所	Residence
	Atsugi, Kanagawa, Japan
国籍	Citizenship
	Japanese
私書箱	Post Office Address c/o Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd.
	398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243-0036 Japan

第五共同発明者名	Full name of fifth joint inventor, if any Koichiro TANAKA
第五共同発明者の署名 日付	Fifth inventor's signature Date  Koichino TANAKA 09/01/2003
住所	Residence
	Atsugi, Kanagawa, Japan
国籍	Citizenship
	Japanese
私書箱	Post Office Address
	c/o Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd.
	398, Hase, Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243-0036 Japan

第六共同発明者名		Full name of sixth joint inventor, if any
第六共同発明者の署名	日付	Sixth inventor's signature Date
住所		Residence
国籍		Citizenship
私書箱		Post Office Address

.

第七共同発明者名		Full name of seventh joint inventor, if any
第七共同発明者の署名	日付	Seventh inventor's signature Date
住所		Residence
国籍		Citizenship
私書箱		Post Office Address